



GaN基场效应晶体管及太赫兹 探测应用研究

陈效双

中国科学院上海技术物理研究所 红外物理国家重点实验室

2014年6月5日于北京大学



- 二、氮化镓基高速电子器件
- 三、氮化镓基固态THz探测器件
- 四、展望



上海技术物理研究所虹口园区的分布图





红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics

实验室的发展:





红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics

实验室的发展:



以光谱学为核心	窄禁带半导体物理	红外光电子学与
手段的光电跃迁	为核心的材料与器	空间光电新技术
过程机理研究	件物理和技术	交叉融合发展
空间光电技术	空间光电技术	空间光电技术
努力跟踪先进	努力赶上先进	努力超越先进

总体定位: 高水平基础研究目标, 有效支 撑前瞻性重大技术的发展



技术特征: 国家重大需求一空间光电技术

1、概述与定位

面向国家需求,面向国际前沿,科学问题与国家重大 需求结合



战术应用: 精确制导 火控 导弹地形匹配 红外告警等





1024X1元探测器件





科学研究的内涵:





2、 研究方向

未来的 红外 探测需求





> 窄禁带半导体材料、器件物理与应用

- ▶ 人工量子结构的量子态调控与应用
- > 光子探测与主动探测技术
- > 非制冷辐射探测材料与器件应用
- ▶ 红外光谱学新方法发展与应用
- > 固体材料的低能激发和输运调控





总经费32435万,国家级任务占78%,人均 100万/年。

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



3、典型代表性数据

中国科学院院士





Prof. D.Y. Tang Narrow gap semiconductor material

Prof. S.C. Shen Low-dimensional semiconductor and Spectroscopy

Prof. J.H. Chu Narrow gap semiconductor and Ferroelectric Film

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



4、代表性研究工作进展(1)

HgCdTe单元红外探测器件的 缺陷诱导漏电流

发现: pn结区附近出 现附加的光电流信 号,表明结区部分区 域属性发生改变。 结论: 缓变区域附近 缺陷诱导形成小的pn 结,产生反向电流。



4、代表性研究工作进展(2)

2)基于等离激元调控新机理,甚长波量子阱红外焦平 面器件取得进展



面临的两大困难:

▶受限于量子阱的生长,材料只能吸收不到10%的光;

▶ 量子阱子带之间的跃迁的选择定则:n型量子阱不响应正入射的红外光。

3) 量子放大光子计数探测器件物理





红外和微波波长范围内 (大于10微米),光子能 量如此小,实现其单光 子探测变得非常困难。

一、实验室介绍

二、氮化镓基高速电子器件

三、氮化镓基固态THz探测器件



二、氮化镓基的高速电子器件



III-V 氮化物材料三重要的特点:1)强极化和宽禁带;2)热导率高;3)高迁 移率和电子饱和速度。

射频微波功率放大器、信号传输等应用。 限制:自加热和热电子效应,高电场和 高频响应时性能变差。

提高器件的功率输出能力和高频响应的 线性性,多种器件结构。



提出新型器件,揭示载流子 输运和热性质,对器件优化 和性能的进一步提高有着指 导的意义。

二、氮化镓基的高速电子器件

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics





MOS-HEMTs

可覆盖2-40GHz频段内的无线通讯领域,尤其是在基站、远 距离空间通讯、宽带无线网络等需要高功率、高效率的领域 具有广阔的应用前景。



1和0之间切换 —— 数字电路

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



双沟道HEMT具有提高饱和漏极电流密度和降低沟道方阻的作用

 $R_{\Box} = 1/(n_{s} \cdot \mu_{RT})$





- 自加热和热电子效应均会导致饱和漏极电流密度下降,但只有自加热效应
 才能引起输出特性的非均匀下降,因此是导致负微分电导现象的原因
- 为了降低负微分电导,提高器件增益线性度,应该<mark>提高衬底的散热能力</mark>

Xiaodong Wang, et al., IEEE Transactions on Electron Devices, 59, 1393 (2012)



Xiaodong Wang, et al., IEEE Transactions on Electron Devices, 59, 1393 (2012)



不同AI组分背势垒器件的 电流电压转移特性,插图 为器件的阈值电压随组分 变化,出现降低的现象。

不同AI组分背势垒的跨导, 上下沟道跨导的变化,下沟 道跨导呈现主导趋势,最优 的跨导对应组分0.04左右。

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics





红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics





AIN势垒双异质结HEMT 器件的结构原理图。

双 异 质 结 器 件(实线)和 AIGaN/GaN异质结器件(点线)的 导带能量分布及沟道载流子浓 度的分布情况。

Lin Wang et al, J. Appl. Phys. 5, 054501(2010)



不同器件结构的电流(/_d)—电压(/_d)特性曲线,AIN势 垒双异质结器件结构在高电场下具有较小的负微分电 阻现象和较大的饱和电流。

Lin Wang et al, J. Appl. Phys. 5, 054501(2010)



AIN势垒和AIGaN势 垒器件高电场下栅 边处的"热点"温度 比较,表明超薄高 热导势垒器件结构 可以降低器件沟道 内的晶格温度。

(a)AlGaN势垒双异质结的晶格温度; (b)AlGaN/GaN结构的晶格温度;(c)AlN 势垒双异质结的晶格温度;(d)沿热点中 心Y方向晶格温度曲线。

Lin Wang et al, J. Appl. Phys. 5, 054501(2010)



高电场的导带分布: (a)为AIGaN 的负微分电阻的 势垒器件的导带能量分布; (b)为 主要原因。 AIN势垒器件的导带能量分布; (c) 为 (a)、(b)所对应的电压值示 意; (d)为(a)图的三维视图_{rf Wang et al}, J. Appl. Phys. 5, 054501(2010)

热电子效应,高 电压下的电势呈 现非均匀分布现 象,在栅极附近 会形成一个导带 势垒,导带势垒 是形成电流坍塌 的负微分电阻的 主要原因。

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics





栅压为(a)0V, (b)-2V时测试器件的输出特性

测试单沟道HEMT的性能指标:

□ 饱和漏极电流密度80mA/mm (美国普渡大学 Peter. Ye, 110mA/mm (*J. Appl. Phys.,* 100, 074501))

□ 等效峰值跨导(G_M / ε_r) 2.56mS/mm (Peter. Ye, 5ms/mm)

□阈值电压-3.6V (Peter. Ye, -3V)

一、实验室介绍

二、氮化镓基高速电子器件

三、氮化镓基固态THz探测器件



THz光谱固态集成探测的新概念



传统太赫兹探 测方法

Bolometer





体积大,制冷



工作频率低,1THz 以上响应率低

三、氮化镓基固态THz探测器件





天文、大气遥感领域、深 空主动探测等。





太赫兹探测在遥感中应用



HEMT器件沟道存在的两 种等离激元,门和无门 的,频率可以受栅极电 压控制,达到太赫兹范 围。



等离激元的激发伴随电磁波对<mark>沟道电子浓度和速度的非线性调制</mark>,交 变电磁信号转换成<mark>直流电压或电流信</mark>号。

1、GaN基等离子体波器件的太赫兹共振响应

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



Lin Wang et al, Appl. Phys. Lett. 99, 063502(2011)

1、GaN基等离子体波器件的太赫兹共振响应

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



等离子体波的模式指数与栅极电场波腹的数目成 正比

➢ 等离子体波共振强度的变化与表面共振层模型相 一致

Lin Wang et al, Appl. Phys. Lett. 99, 063502(2011)

2、双沟道器件等离子体波THz共振吸收

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



2、双沟道器件等离子体波THz共振吸收

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics





- 等离子体波共振模式分裂跟 材料的具体参数和器件的结 构参数有关,包括载流子浓 度分布,阱间间距;
- 等离子体波共振相互作用出 现增强现象;

Lin Wang et al, APL 100, 123501 (2012)

3、高电子密度下等离子体波THz吸收



3、高电子密度下等离子体波THz吸收

高密度电子器件等离子体波的电压可调性



- 窄缝光栅可以得到高阶模式激 发;
- ➢ 9THz位置处出现了明显的共振增 强现象。

Lin Wang et al, IEEE J Quantum Electron.19, 8400507 (2013); OE21, 10821 (2013)

3、高电子密度下等离子体波THz吸收

Gate

0.4 0.6

0.20

0.17

0.13

0.10

0.067

0.033

0.0

0.068

0.056

0.044

0.032

0.019

0.007

0.003

0.8

Quantum

:

(2013)

1.30

1.25

1.20

1.15-

1.30

1.20

1.10

 S_2

S.

8400507

0.2



4、石墨烯/InAs纳米线肖特基太赫兹探测器

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



较低的 I_{light}/I_{dark} 比,提高探测器信噪比?





4、石墨烯/InAs纳米线肖特基太赫兹探测器

红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



红外物理国家重点实验室 State Key Laboratory of Infrared Physics



扫描光电流显微镜SPM







二、氮化镓基高速电子器件

三、氮化镓基固态THz探测器件





1、基于拓扑结构材料的新型红外探测机理





石墨烯载流子迁移率快,高速探测响应;
 石墨烯层电子浓度可调;
 通过栅长的变化,带隙可变,探测波长可控。

五、展望



C-based Narrow Gap Semiconductor Physics

基于拓扑绝缘体材料的新型红外探测机理 2、

 $\overline{\Phi}_{B}$

p-type Si

 E_V

 qV_{bi}

p-type Si

器件结构易集成; 快速响应; 器件暗电流低; 响应波长可调节。

敬请批评指正

